



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2011-0103728
(43) 공개일자 2011년09월21일

(51) Int. Cl.

G01N 29/24 (2006.01) G01B 17/00 (2006.01)

A61B 8/00 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2010-0022935

(22) 출원일자 2010년03월15일

심사청구일자 2010년03월15일

(71) 출원인

주식회사 휴먼스캔

경기도 안산시 단원구 성곡동 672 시화아파트형공장 3층 302호

(72) 발명자

정호

서울특별시 관악구 봉천동 1706 봉천우성아파트 105-703

임성민

인천광역시 남동구 논현동 신일해피트리아파트 709-1601

(74) 대리인

박중환

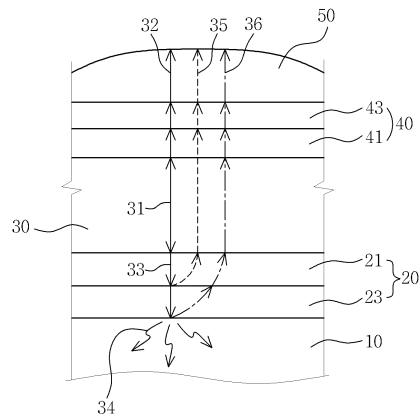
전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) 후면 음향 정합층을 이용한 초음파 프로브

(57) 요약

본 발명은 초음파 프로브에 관한 것으로, 초음파의 신호 세기를 증가시키면서 초음파의 파형 특성도 함께 향상시킬 수 있는 압전 세라믹의 양면에 음향정합층이 형성된 초음파 프로브를 제공하기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 후면 블록의 상부에 후면 음향 정합층이 형성된다. 압전 세라믹은 후면 음향 정합층의 상부에 형성된다. 전면 음향 정합층은 압전 세라믹의 상부에 형성된다. 그리고 음향 렌즈는 전면 음향 정합층의 상부에 형성된다. 특히 후면 음향 정합층은 후면 블록으로 전파되는 초음파를 음향 렌즈 쪽으로 반사시켜 사용함으로써, 초음파의 신호 세기를 증가시키고 후면 음향 정합층으로부터 원하지 않는 반사는 제거하여 일반적으로 압전 세라믹과 음향 임피던스 차이를 크게하여 반사되는 신호를 크게하는 구조와 달리 초음파의 파형 특성도 함께 향상시킬 수 있다. 이때 전면 및 후면 음향 정합층은 적어도 한 층 이상으로 형성될 수 있다.

대 표 도 - 도2



특허청구의 범위

청구항 1

후면 블록;

상기 후면 블록의 상부에 형성된 후면 음향 정합층;

상기 후면 음향 정합층의 상부에 형성된 압전 세라믹;

상기 압전 세라믹의 상부에 형성된 전면 음향 정합층; 및

상기 전면 음향 정합층의 상부에 형성된 음향 렌즈;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 후면 음향 정합층과 상기 전면 음향 정합층은 적어도 한 층으로 형성된 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 후면 음향 정합층은,

상기 압전 세라믹의 후면에 형성된 제1 후면 음향 정합층; 및

상기 제1 후면 음향 정합층과 상기 후면 블록 사이에 형성된 제2 후면 음향 정합층;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 전면 음향 정합층은,

상기 압전 세라믹의 전면에 형성된 제1 전면 음향 정합층; 및

상기 제1 전면 음향 정합층과 상기 음향 렌즈 사이에 형성된 제2 전면 음향 정합층;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 후면 음향 정합층과 상기 압전 세라믹 사이에 형성되며, 상기 압전 세라믹에 접속되는 유연성 인쇄회로기판;

을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 전면 음향 정합층과 상기 압전 세라믹 사이에 형성되며, 상기 유연성 인쇄회로기판의 접지 패턴에 접합되는 접지판;

을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 프로브.

명세서

기술 분야

[0001]

본 발명은 초음파 프로브에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 초음파 검사 장치에 접속되어 신호 세기와 파형 특성

이 향상된 의 초음파를 송수신하는 초음파 프로브에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 초음파는 인체 또는 동물의 내부를 검사하거나, 금속 또는 플라스틱 과 같은 고체의 두께나 내부 결함을 비파괴 방식으로 측정하는 경우에 사용되며, 작업자가 용이하게 취급할 수 있도록 프로브(이하, '초음파 프로브'라 한다) 형태로 구현된다.
- [0003] 이와 같은 초음파 프로브는 후면 블록 위에 압전 세라믹이 형성되고, 압전 세라믹 위에 복수층의 음향 정합층이 형성되고, 음향 정합층 위에 음향 렌즈가 형성된 구조를 갖는다. 따라서 압전 세라믹에서 발생하는 초음파 중 후면 블록쪽으로 전파되는 초음파는 후면 블록이 흡수하고, 음향 정합층쪽으로 전파되는 초음파는 음향 정합층 및 음향 렌즈를 통하여 피검체로 전달된다.
- [0004] 이와 같은 종래의 초음파 프로브는 압전 세라믹에서 발생하는 초음파 중 후면 블록쪽으로 전파되는 초음파는 후면 블록으로 흡수되기 때문에, 음향 렌즈를 통하여 전파되는 초음파의 신호 세기를 증가시키는 데 한계가 있다. 또는 음향 렌즈를 통하여 전파되는 초음파는 대역폭이 좁아 파형 특성이 떨어지는 문제점을 안고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0005] 따라서, 본 발명의 목적은 초음파의 신호 세기를 증가시키면서 초음파의 파형 특성도 함께 향상시킬 수 있는 압전 세라믹의 양면에 음향정합층이 형성된 초음파 프로브를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

- [0006] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 후면 블록, 후면 음향 정합층, 압전 세라믹, 전면 음향 정합층 및 음향 렌즈를 포함하는 초음파 프로브를 제공한다. 상기 후면 음향 정합층은 상기 후면 블록의 상부에 형성된다. 상기 압전 세라믹은 상기 후면 음향 정합층의 상부에 형성된다. 상기 전면 음향 정합층은 상기 압전 세라믹의 상부에 형성된다. 그리고 상기 음향 렌즈는 상기 전면 음향 정합층의 상부에 형성된다.
- [0007] 본 발명에 따른 초음파 프로브에 있어서, 상기 후면 음향 정합층과 상기 전면 음향 정합층은 적어도 한 층으로 형성될 수 있다.
- [0008] 본 발명에 따른 초음파 프로브에 있어서, 상기 후면 음향 정합층은 상기 압전 세라믹의 후면에 형성된 제1 후면 음향 정합층과, 상기 제1 후면 음향 정합층과 상기 후면 블록 사이에 형성된 제2 후면 음향 정합층을 포함할 수 있다.
- [0009] 본 발명에 따른 초음파 프로브에 있어서, 상기 전면 음향 정합층은 상기 압전 세라믹의 전면에 형성된 제1 전면 음향 정합층과, 상기 제1 전면 음향 정합층과 상기 음향 렌즈 사이에 형성된 제2 전면 음향 정합층을 포함할 수 있다.
- [0010] 본 발명에 따른 초음파 프로브는, 상기 후면 음향 정합층과 상기 압전 세라믹 사이에 형성되며, 상기 압전 세라믹에 접속되는 유연성 인쇄회로기판을 더 포함할 수 있다.
- [0011] 그리고 본 발명에 따른 초음파 프로브는, 상기 전면 음향 정합층과 상기 압전 세라믹 사이에 형성되며, 상기 유연성 인쇄회로기판의 접지 패턴에 접속되는 접지판을 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0012] 본 발명에 따른 초음파 프로브는 압전 세라믹을 중심으로 양면에 음향정합층이 형성된 구조를 갖기 때문에, 압전 세라믹의 전면으로 전파되는 초음파와, 압전 세라믹의 후면에 형성된 음향정합층에 반사되어 전면으로 전파되는 초음파의 음향 정합을 통하여 초음파의 신호 세기를 증가시키고 초음파의 파형 특성도 함께 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0013] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 프로브를 보여주는 단면도이다.

도 2는 도 1의 압전 세라믹에서 발생하는 초음파의 흐름을 보여주는 예시도이다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 초음파 프로브를 보여주는 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0014] 이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.
- [0015] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 초음파 프로브(100)를 보여주는 단면도이다. 도 2는 도 1의 압전 세라믹(30)에서 발생하는 초음파의 흐름을 보여주는 예시도이다. 한편 도 2에서는 압전 세라믹(30)에서 발생된 초음파(31)가 전파되는 방향을 도시하기 위해서 유연성 인쇄회로기판(60)의 도시를 생략하였다.
- [0016] 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 초음파 프로브(100)는 후면 블록(10), 후면 음향 정합층(20), 압전 세라믹(30), 전면 음향 정합층(40) 및 음향 렌즈(50)를 포함하며, 유연성 인쇄회로기판(60)을 더 포함할 수 있다. 후면 음향 정합층(20)은 후면 블록(10)의 상부에 형성된다. 압전 세라믹(30)은 후면 음향 정합층(20)의 상부에 형성된다. 전면 음향 정합층(40)은 압전 세라믹(30)의 상부에 형성된다. 그리고 음향 렌즈(50)는 전면 음향 정합층(40)의 상부에 형성된다. 이때 유연성 인쇄회로기판(60)은 후면 음향 정합층(20)과 압전 세라믹(30) 사이에 형성되며, 압전 세라믹(30)에 전기적으로 접속된다.
- [0017] 이와 같이 본 실시예에 따른 프로브(100)는 압전 세라믹(30)의 양면에 음향 정합층(20,40)이 형성된 구조를 갖기 때문에, 압전 세라믹(30)에서 발생된 초음파(31) 중 전면으로 전파되는 제1 초음파(32)와, 압전 세라믹(33)의 후면으로 전파되는 제2 초음파(33)는 후면 음향 정합층(20)에 반사되어 전면으로 전파되는 제3 및 제4 초음파(35,36)의 음향 정합을 통하여 음향 렌즈(50)를 통하여 전파되는 초음파의 신호 세기를 증가시키고 초음파의 파형 특성도 함께 향상시킬 수 있다.
- [0018] 본 실시예에 따른 초음파 프로브(100)에 대해서 상세히 설명하면 다음과 같다.
- [0019] 후면 블록(10)은 후면 음향 정합층(20)의 하부에 형성되며, 후면 음향 정합층(20) 위의 압전 웨이퍼(30)에서 발생된 초음파(31) 중 후면 음향 정합층(20)을 통과하여 전파되는 초음파(34)를 흡수한다. 후면블록(10)의 소재로는 흡음성이 우수한 고무 또는 그라파이트가 사용될 수 있다.
- [0020] 후면 음향 정합층(20)은 압전 웨이퍼(30)와 후면 블록(20) 사이에 형성되며, 압전 웨이퍼(30)의 후면 쪽으로 전파되는 제2 초음파(33)를 압전 웨이퍼(30)의 전면으로 전파되는 제1 초음파(32)와 음향 정합시킨다. 이때 후면 음향 정합층(20)은 한 층 이상으로 형성될 수 있으며, 본 실시예에서는 2층으로 형성된 예를 개시하였다. 즉 후면 음향 정합층(20)은 압전 세라믹(30)의 후면에 형성된 제1 후면 음향 정합층(21)과, 제1 후면 음향 정합층(21)과 후면 블록(10) 사이에 형성된 제2 후면 음향 정합층(23)을 포함한다. 제1 후면 음향 정합층(21)은 압전 세라믹(20)의 후면으로 전파되는 제2 초음파(33)를 압전 세라믹(30)의 전면으로 전파되는 제1 초음파(32)와 음향 정합이 될 수 있도록, 제3 초음파(35)의 음향 임피던스를 변화시켜 최종적으로 음향 렌즈(50)를 통과하여 출력되는 초음파의 파형 특성을 향상시킨다. 그리고 제2 후면 음향 정합층(23)은 제1 후면 음향 정합층(21)을 통과한 제4 초음파(36)를 압전 웨이퍼(30)의 전면으로 전파되는 제1 초음파(32)와 음향 정합이 될 수 있도록 음향 임피던스를 변화시켜 최종적으로 음향 렌즈(50)를 통과하여 출력되는 초음파의 신호 세기를 증가시킨다. 한편 후면 음향 정합층(20)은 메탈 파우더, 세라믹 파우더, 실리콘 웨이퍼 등으로 제조될 수 있다.
- [0021] 압전 세라믹(30)은 압전 효과에 따른 초음파(31)를 발생시키며, 스캔 방향에 대해 복수의 소자로 분할되어 있다. 압전 세라믹(30)의 전면과 후면에는 전극이 형성되어 있다. 압전 세라믹(30)의 소재로는 PZT 등의 세라믹 소재와 PMN_PT 등의 단결정 소재가 사용될 수 있다.
- [0022] 전면 음향 정합층(40)은 압전 세라믹(30)과 음향 렌즈(50) 사이에 형성되며, 압전 세라믹(30)의 전면쪽으로 전파되는 제1 초음파(32)의 음향 정합을 수행한다. 또한 전면 음향 정합층(40)은 제1, 제3 및 제4 초음파(32,35,36)의 음향 정합을 수행한다. 즉 전면 음향 정합층(40)은 압전 웨이퍼(30)와 음향 렌즈(50)를 음향 정합시킨다. 이때 전면 음향 정합층(40)은 한 층 이상으로 형성될 수 있으며, 본 실시예에서는 2층으로 형성된 예를 개시하였다. 전면 음향 정합층(40)은 압전 세라믹(30)의 전면에 형성된 제1 전면 음향 정합층(41)과, 제1 전면 음향 정합층(41)과 음향 렌즈(50) 사이에 형성된 제2 전면 음향 정합층(43)을 포함한다. 전면 음향 정합층(40)은 압전 세라믹(30)으로부터 음향 렌즈(50)를 향해 단계적으로 제1, 제3 및 제4 초음파(32,35,36)의 음향 임피던스를 변화시켜 음향 정합을 수행한다. 한편 전면 음향 정합층(34)은 메탈 파우더, 세라믹 파우더, 실리콘 웨이퍼 등으로 제조될 수 있다.

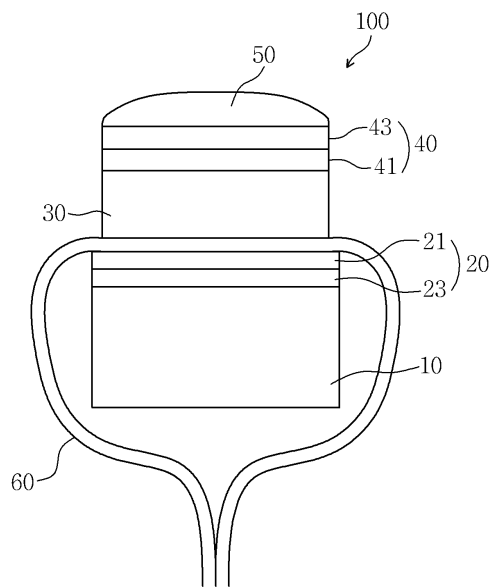
- [0023] 음향 렌즈(50)는 전면 음향 정합층(40)의 전면에 형성되며, 초음파 영상의 분해능을 높이기 위해서 송신되는 초음파(32,34,36)를 집속하여 피검사체에 입사시킨다. 음향 렌즈(50)의 소재로는, 예컨대 생체에 가까운 실리콘 등이 사용될 수 있다.
- [0024] 그리고 유연성 인쇄회로기판(60)은 후면 음향 정합층(20)과 압전 세라믹(30) 사이에 형성되며, 압전 세라믹(30)에 전기적으로 접속된다. 즉 유연성 인쇄회로기판(60)에 형성된 배선 패턴은 압전 세라믹(30)의 후면에 형성된 전극, 예컨대 신호 전극과 접지 전극에 전기적으로 연결된다. 이때 유연성 인쇄회로기판(60)은 압전 세라믹(30)의 전극에 전기적으로 접속되며, 전면에 배선 패턴이 형성된 폴리이미드 소재의 테이프 배선기판이 사용될 수 있다. 또는 유연성 인쇄회로기판(60)은 필요에 따라 양면에 배선 패턴이 형성된 테이프 배선기판이 사용될 수 있다.
- [0025] 이와 같이 본 실시예에 따른 초음파 프로브(100)는 기존에 후면 블록으로 흡수되었던 초음파를 후면 음향 정합층(20)을 이용하여 음향 렌즈(50)쪽으로 반사시켜 사용함으로써, 초음파의 신호 세기를 증가시키고 초음파의 파형 특성도 함께 향상시킬 수 있다.
- [0026] 한편 본 발명에 따른 음파 프로브의 음향 특성을 향상시키기 위해서, 도 3에 도시된 바와 같이, 접지판(70)을 더 구비할 수 있다. 여기서 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 초음파 프로브(200)를 보여주는 단면도이다.
- [0027] 도 3을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 초음파 프로브(200)는 도 1의 초음파 프로브(100)와 비교하여 접지판(70)을 더 구비하는 것을 제외하면 동일한 구성을 갖기 때문에, 접지판(70)이 형성된 구조를 중심으로 설명하면 다음과 같다.
- [0028] 접지판(70)은 전면 음향 정합층(40)과 압전 세라믹(30) 사이에 형성되며, 양단부는 유연성 인쇄회로기판(60)의 배선 패턴에 접합된다. 물론 접지판(70)은 인쇄회로기판의 배선 패턴 중 접지 패턴에 접합된다. 이때 접지판(70)은 압전 세라믹(30)의 전면에 적층되며, 측면을 둘러싸며, 양단부는 유연성 인쇄회로기판(60)의 접지 패턴에 접합된다. 이때 접지판(70)으로는 금속 박막 또는 압전 세라믹(30)의 전면 및 유연성 인쇄회로기판(60)의 상부면과 마주보는 하부면에 금속박막이 형성된 접지 필름이 사용될 수 있다.
- [0029] 한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것에 지나지 않으며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

부호의 설명

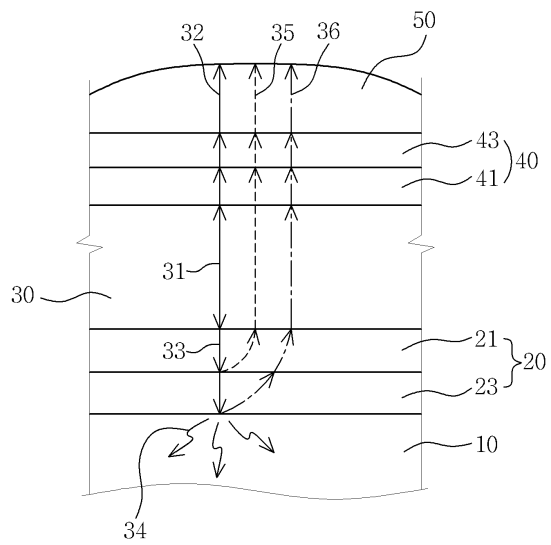
- [0030] 10 : 후면 블록
20 : 후면 음향 정합층
30 : 압전 세라믹
40 : 전면 음향 정합층
50 : 음향 렌즈
60 : 유연성 인쇄회로기판
70 : 접지판
100 : 초음파 프로브

도면

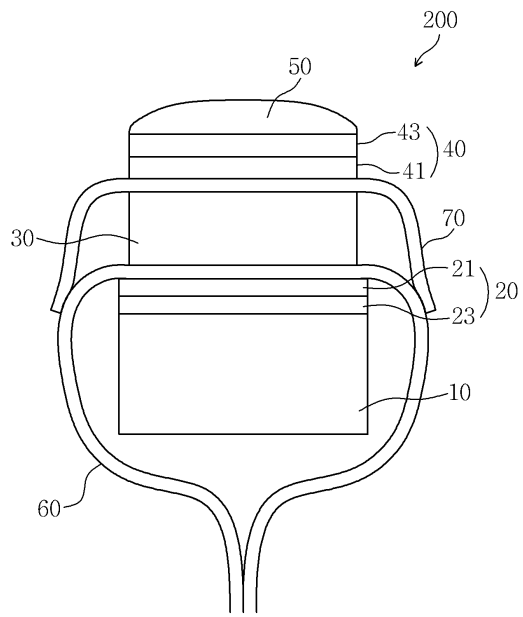
도면1



도면2



도면3



专利名称(译)	使用后声学匹配层的超声波探头		
公开(公告)号	KR1020110103728A	公开(公告)日	2011-09-21
申请号	KR1020100022935	申请日	2010-03-15
申请(专利权)人(译)	주식회사휴먼스캔		
当前申请(专利权)人(译)	주식회사휴먼스캔		
[标]发明人	JUNG HO 정호 RHIM SUNG MIN 임성민		
发明人	정호 임성민		
IPC分类号	G01N29/24 G01B17/00 A61B8/00		
CPC分类号	A61B8/4483 G10K11/02 G01N29/2456 G10K11/002		
代理人(译)	PARK冲韩立		
其他公开文献	KR101173277B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及一种超声探头，提供一种超声探头，其中声电匹配层形成在电致伸缩陶瓷的两侧，超声波的波形特征可以在提高超声信号强度的同时得到改善。根据本发明，后声匹配层形成在后表面块的上部。电致伸缩陶瓷形成在后声匹配层的上部。前侧声匹配层形成在电致伸缩陶瓷的上部。并且声透镜形成在前侧声音匹配层的上部。特别地，后声学匹配层传播到后表面块的超声波被朝向声透镜反射并使用。这样，超声波的信号强度增加，不需要的反射从后声学匹配层中消除，一般使电致伸缩陶瓷和声阻抗差异大，超声波的波形特征一起可以改善大结构的反射信号。此时，前侧和后声匹配层可以形成在至少单层上。

